科学研究費助成事業

平成 30 年 6月 22 日現在

研究成果報告書

| 機関番号: 13601 |
|---|
| 研究種目:基盤研究(C)(一般) |
| 研究期間: 2015 ~ 2017 |
| 課題番号: 15K05759 |
| 研究課題名(和文)加工負荷外乱下におけるボールねじ機構の微視的特性と超精密位置決め性能 |
| |
| 研究課題名(英文)Microscopic behavior and ultraprecision positioning performance of a ball screw mechanism under disturbance from machining load |
| 研究代表者 |
| 深田 茂生 (FUKADA, Shigeo) |
| |
| 信州大学・学術研究院工学系・教授 |
| |
| |
| 研究者番号:7 0 1 5 6 7 4 3 |
| 交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000円 |

研究成果の概要(和文):本研究では,工作機械の位置決め駆動要素として一般的に用いられているボールねじ 機構による超高分解能の位置決めを,実際の加工負荷外乱下において実現するために,VCMによる負荷装置を備 えた位置決め実験装置を用いた実験により,負荷外乱下におけるボールねじ機構の微視的特性と位置決め性能を サプナノメートルレベルで解明した.また,ボールねじ駆動機構による超精密旋削加工系を構成し,実際の加工 負荷外乱下におけるボールねじ機構の位置決め性能を実験的に検証した.

研究成果の概要(英文): In this study, microscopic behavior and positioning performance of a ball screw mechanism are investigated at sub-manometer-level on the basis of experimental results using a positioning apparatus equipped with a loading devise by VCM in order to realize ultra-fine positioning by using ball screw mechanism under actual disturbance from machining load. Moreover, an ultra-precision turning system is fabricated to consider experimentally on positioning performance under actual machining condition.

研究分野:精密工学

キーワード: ボールねじ 超精密位置決め 精密加工 加工負荷

1.研究開始当初の背景

精密位置決め技術は超精密工作機械や半導 体製造装置および精密測定機などの性能を支 配する最も重要な基盤技術の一つであり,着 実な進展が期待されている.図1は,種々の 精密機械システムを構成する位置決め機構お よび関連する精密機器のストロークに対する 精度・分解能を、研究代表者がマップとして 整理したものである.同図から読みとれるよ うに,現在までに実用的に使用されている精 密位置決め機構は、 工作機械や半導体製造 装置のように数十mm~数mの比較的長スト ロークの位置決め機構と, SPM (走査探針 顕微鏡)の走査機構等のようにストロークが 数十um 以下の微動位置決め機構に分化して いる.このうち の長ストロークの直動位置 決め機構の駆動要素としてはボールねじが広 く用いられており,特に負荷条件が厳しい工 作機械においては剛性に有利なボールねじが 多用されている.一方図1からは, のベク トルの最先端を牽引しているのが最新のリニ アエンコーダの分解能の高さであることも読 み取ることができ,その分解能は数十ピコメ - トルにまで達している .

送りねじを用いた位置決め系の概念構成を 図2に示す.研究代表者はこれまでに,ステ ージに対する定常的負荷が無い場合について モータによるねじ軸トルクと回転角度および ステージ変位の間の微視的挙動を実験的に詳 細に検討してきており,1 μm 以下の変位領域 においては巨視的な変位領域とは全く異なる 非線形弾性的挙動が送りねじ機構の位置決め 特性を支配していることを明らかにしている またそれらの非線形弾性挙動を利用する位置 決め制御系によりサブナノメートルレベルの 位置決め分解能を得ている.しかしそれらは 無負荷状態における成果であった.工作機械 等における実際の位置決め機構は様々な負荷 条件に晒されており、そのような負荷外乱下 においても高分解能・高精度の位置決め性能 を発揮することが切望された.

2.研究の目的

現状の工作機械の位置決め駆動要素として は、ボールねじ機構を用いる場合が最も多い. 一方、ステージ位置検出用のリニアエンコー ダの分解能が数十ピコメートルレベルまで高 まってきており、ボールねじを用いた位置決 め機構においても、無負荷状態においてはサ ブナノメートルレベルの位置決め分解能が実 現されている.今後は実際の加工負荷外乱下 においても同様の性能を発揮することが期待 される.そこで本研究では負荷外乱下におけ るボールねじ機構の微視的特性と位置決め性 能をサブナノメートルレベルで解明し、加工 負荷外乱下における性能を検証する.



図1 種々の位置決め機構および関連機器の 精度・分解能 対 ストロークのマップ



図2 送りねじを用いた位置決め系の構成

3.研究の方法

これまでの研究で得られた無負荷条件下に おける性能を負荷外乱下の位置決め機構へと 拡張するためには,負荷条件下における特性 を詳細に検討し,無負荷状態の特性との相違 を明確にするとともに,負荷条件下の特性を 考慮した適切な制御系を適用する必要がある 本研究では,ボールねじで駆動されるストロ ーク位置決めステージについて,以下のよう な3つのステップを設定して検討を行った. (1) 負荷条件下における特性把握:軸方向負 荷を静的・動的に印加した状態においてねじ 軸トルクとねじ軸回転角度およびステージ変 位の間の関係を実験により系統的に解明し 負荷条件下におけるボールねじ機構の微視的 特性の動的モデルを構築する. (2) 負荷条件下の制御性能:変位フィードバ

ックによる位置決め制御系の負荷外乱下における性能を明らかにし,(1)で得られた動的モデルを元に適切な制御方法を探索する. (3)超精密正面旋削加工系での特性:実際に 簡易的な超精密旋削加工系をステージ上に構成して,加工負荷外乱下におけるボールねじ

機構の性能を実験的に検証する.



- 4.研究成果
- (1) 負荷条件下における特性把握 実験装置の構成

図3に実験装置の構成を示す.ストローク 200 mm のエアスライドを,ボールねじと定 格出力 130 WのDC サーボモータで駆動する ボールねじは,ねじ軸外径 20 mm, リード 5 mm のシングルナットオーバサイズボール予 圧型で ボール循環回路は2.5巻2列である. ステージとナット間には4自由度のフローテ ィングユニットが設置されている.ステージ 変位は,分解能70pmのリニアエンコーダに より検出し,ねじ軸回転角度を分解能360万 ppr のロータリエンコーダにより検出する. ステージ移動方向は,モータから他端に向か う方向を順方向、モータ側に戻る場合を逆方 向と定義する.ステージに対して軸方向負荷 を電磁力により非接触で与えるため,ボイス コイルモータ(VCM,発生力定数 50 N/A) を設計製作して設置した .VCM 発生力の作用 線はリニアエンコーダの目盛面と同軸上に配 置されている.この発生力はフローティング ユニットを介してナットに対する単純軸力と して作用する.軸方向負荷 F の符号は,モー タ側からロータリエンコーダ方向に押す場合 を正,逆方向を負と定義する.

実験結果と考察

図4は、周期10秒の準静的正弦波状目標変位(3周期分)を与えた場合のモータトルクT (= $K_T I$, K_T : トルク定数, I: モータ電流) とステージ変位 x の関係を示す. (a)の変位 振幅30 µm においては,軸方向負荷 F=0の 場合は原点から始動後,順方向移動中のトル ク値は約0.6 Nm 一定であり,ステージ移動 方向の反転とともにトルクの符号が逆転し, ループを描いて始点に復帰する.ここで一定 の軸方向負荷 F= +50 Nを与えると,ループ 全体が下方に平行移動し,逆に F= -50 Nの 場合は上方に平行移動している.この平行移 動量は約0.4 Nm であり,ねじに作用する軸 力のトルク換算値 T= $F \cdot (P/2\pi) (P$: ねじの リード)にほぼ一致している.(b)は振幅を3 μm とした場合であり,非線形ばね特性のヒ ステリシスループを描いている.Fが印加さ れるとやはりループが上下に移動するが,ル ープ自体の形は殆ど変化していない.また(c) の振幅0.3 μmの場合と(d)の振幅0.1 μmの場 合は,ヒステリシスループが線形な特性に近 づいており,Fの印加とともに上下にシフト しているが,平行移動量は振幅3 μmの場合 よりも減少している.一方,図5はステージ 変位 xとねじ軸回転角度θの関係を示してい る.いずれの振幅においても軸力の存在如何 にかかわらず,ねじ軸回転角度とステージ変 位の間の幾何学的関係は,ねじのリードによ り支配されていることを示している.

ここで研究代表者が提案しているボールね じの力学モデルを図6に示す.このモデルで は非線形ばね特性をクーロン摩擦と線形ばね







図 6 力学モデル

の組合せにより表現しているが,ねじの幾何 学的関係はリード角 β により維持されている ので,軸力 Fが作用する場合の釣合状態は図 7のように単純化して考えることができる. (a)はクーロン摩擦が支配的な場合であり,T- θ のループは単純な長方形を描き,軸力 Fによってループが下方にシフトする.ここで, モータトルクの順方向仕事 E+と逆方向仕事 E-は次の関係を満たす.

$$(E^{+} + W) + (E^{-} - W) = L$$
(1)

ここで W は軸力の仕事の大きさであり, L は ループを一周する間の損失エネルギ(ループ の面積)である.ここで全損失 L が, 順方向 動作における損失 L+と逆方向動作における 損失 L-の和で与えられるとすると,次の関 係が成り立つ.

$$\begin{array}{c}
L^{+} = E^{+} + W \\
L^{-} = E^{-} - W \\
L^{+} = L^{-}
\end{array} \qquad E^{-} - E^{+} = 2W \qquad (2)$$

式(2)の考え方によると,図7(b)のような純粋 なばねである場合は,モータトルクと軸力の 仕事はばねの弾性ポテンシャルと無損失の交 換関係を維持するため直線は上下にシフトし ない.クーロン摩擦と弾性特性が混在するよ うな(c)の非線形ばね特性の場合は,ヒステリ シスループのシフト量はやはり式(2)により 定まり,振幅の減少とともに T=0の線上の ヒステリシスカーブの幅(同図の&)が減少 し,結果としてループのシフト量も減少する と考えることができる.

(2) 負荷外乱下の位置決め特性

負荷外乱下における位置決め性能を検討す るため、VCMにより軸方向負荷を印加して目 標変位2mmの位置決め実験を行った.サン プリング周波数は8000Hzとし、制御には、 図8に示した変位に対するPI-D動作と微分 フィードフォワードを併用した制御を用いた. 位置決め実験の目標値入力は、加減速の加速 度が正弦波状となる目標変位パターンを用い、



(c) 非線形ばね特性の領域図 7 負荷条件下の非線形ばね特性の模式図



図8制御システム

最終目標変位 2mm,最大速度 1mm/s,最大 加速度 2mm/s² とした.減速後の目標変位 2mmの持続時間は6秒間とした.

まず無負荷状態において定常偏差±0.5 nm 程度の高精度な位置決めが実現されることを 確認した.次に一定値の負荷を印加した場合 についても,最終変位の平均線は無負荷と同 等の偏差に収まり,軸方向負荷の大きさの違 いの影響はほとんどみられなかった.

次に,VCM により周期 TLの正弦波状の動 的な軸方向負荷を印加し,目標変位 2mm の 位置決め実験を行った.実験結果を図 9 に示 す.同図より,正弦波状負荷の周期が0.009s (周波数 111Hz)までの範囲では,周期が小 さくなるにつれて偏差は増大した.しかし, 周期が0.009sから0.007sの間で偏差は発散 し,さらに周期を小さくしていくと偏差は減 少していった.これは,周期0.008s(周波数 130Hz)付近に実験装置の振動系の固有振動 数が存在しているためだと考えられる.



図 10 負荷外乱入力に対する周波数応答

そこで本制御系の負荷外乱入力に対する周 波数応答を実験的に検討した.図10にボード 線図を示す.ここで,ゲインは偏差の振幅と 正弦波状負荷入力の振幅の比をとっており, 位相は VCM 駆動アンプの出力電流と偏差の 波の位相差をとっている.図10から,周波数 が高くなるにつれてゲインは大きくなり, 130Hz付近で共振し,以降はゲインは減少し ていくことがわかる.なお制御時の低周波か ら位相が90°遅れるのは積分動作が含まれ るためである.これよりPI-D 動作によって 10Hz程度までの外乱に対しては偏差を10分 の1まで抑えている.従って本制御系の制御 帯域は約10Hzまでと言える.

以上の結果から,本制御系は10Hz以上の 動的負荷に対しては,静的負荷と比べて修正 動作が十分ではないと言える.今後はこのよ うな動的負荷条件下においても位置偏差に与 える影響が少ない位置決めを可能とするロバ ストな制御系を構築していく必要がある. (3) 超精密正面旋削加工系における特性 図 11 に旋削加工系の構成を示す.本加工系 は,ボールねじ位置決め機構(z軸)とすべり送 りねじ位置決め機構(x 軸)を直交に配置して いる.すべり送りねじ位置決め機構側にはワ ークを取り付けるエアスピンドル(アキシア ル剛性は147N/µm)を設置し,定格出力80W, 定格回転数3000rpmのDCサーボモータを用 いて駆動する.ボールねじ位置決めステージ 上にはダイヤモンド切削工具と工具動力計を 設置した.



図 11 旋削加工系の実験装置

この簡易的な旋削加工系により,ダイヤモ ンドバイト(刃先コーナー半径 0.8 mm)を用い てアルミニウム合金(A5052)の正面旋削加工 実験を行った.刃先の目標切り込み変位(z 軸) は階段状ステップであり,エアスピンドルが 設置された x 軸は,10[µm/rev]の一定速度で 移動させる.また,階段状加工を行う前に一 定切り込み量(10,5,1µm)で端面加工を行っ た.制御は前項と同様な微分フィードフォワ ード併用変位 PI-D 制御を用い,サンプリング 周波数は5000Hz とした.

ー定切り込み(制御無し)の場合の実験結 果を図 12 に示す.切り込みが 10,5,1µm の場合,背分力はそれぞれ約 2N,1N,0.4N となった.また,加工時に切り込み量に応じ てステージが押し返されている.この結果か ら,ステージの剛性は約 8.5N/µm とみなせる.

図 13 は階段状 50nm ステップ加工の結果 で,ステージ変位,z 軸モータ出力トルク, 背分力の時間変化を示している.ステージ変 位については,無負荷状態と同程度の位置決 めが可能であることがわかった.また加工時 にはステップ動作に伴うモータ出力トルクが 上昇している.背分力は 0~0.1N の間で変化 しているが,50nm のステップ動作に伴う背 分力変化が小さく,段差に対応した背分力の 変化は確認できなかった.

加工面は図 14 に示すように鏡面が得られ

た.また触針式表面粗さ計により表面形状の 測定を試みたが,50nmの階段状ステップは 確認できなかった.今回使用した触針式表面 粗さ計の性能ではナノレベルの凹凸を正確に 検出できない可能性があるため,他の計測器 で測定する必要がある.また,x軸の直線運 動精度や潤滑の有無なども加工結果に影響し てくると考えられる.







図 13 50nm 階段状切込みの結果



図14 加工表面の性状

(4) まとめ

以上により、VCM による負荷装置を備えた 位置決め実験装置を用いた実験により,負荷 外乱下におけるボールねじ機構の微視的特性 をサブナノメートルで明らかにした.特に, 軸方向負荷の存在する状態では,転がりの非 線形ばね特性に伴うヒステリシス曲線がトル クの増減方向にシフトすることを初めて実験 的に明らかにして考察したことは特筆に値す る.また負荷外乱下における位置決め性能を 実験的に検討し,負荷変動の周期による偏差 振幅の変化を実験により確認し,外乱入力に 対するボールねじ機構の周波数応答特性と関 連づけた考察を行った.

さらに,ボールねじ機構による超精密旋削 加工系を構成し,実際の加工負荷外乱下にお けるボールねじ機構の位置決め性能を実験的 に検討した.その結果,実際の加工条件下に おいても本制御系によって無負荷状態と同等 の位置決め分解能を実現できることを実証し, サブナノメートルレベルの位置決め分解能を 実現する可能性を提示できたことは意義深い.

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

<u>深田茂生</u>:ボールねじ駆動による精密位置 決め機構と構成要素の微視的特性,機械の 研究,査読無,70,2 (2018) p. 97-108, および 70,3 (2018) p. 238-242.

小池 颯一郎,<u>深田茂生</u>:負荷外乱下にお けるボールねじ位置決め機構の微視的特 性,2017 年度精密工学会北陸信越支部学 術 講 演 会 講 演 論 文 集,査 読 無,A15 (2017-11) p.1-2.

<u>深田茂生</u>,小池颯一郎,廣川 翔大:負荷 外乱下における予圧ボールねじ位置決め 機構の微視的特性(電磁力負荷装置による 準静的基礎実験),2017年度精密工学会秋 季大会学術講演会講演論文集,査読無, (2017-9) p. 427-428.

<u>Shigeo Fukada</u>, Soichiro Koike: Microscopic behaviour of ultraprecision positioning mechanism driven by ball screw with external axial load, Proceedings of the 17th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, 査読有, (2017-6) p. 449-450.

(1)研究代表者
 深田 茂生(FUKADA, Shigeo)
 信州大学・学術研究院工学系・教授
 研究者番号:70156743

^{6.}研究組織